# 电磁场实验报告

实验二: FEMM 静电场有限元仿真实验

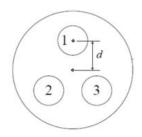
#### 2025年4月23日

题目01 如图所示同轴电缆,圆柱铜皮直径为100mm,圆柱铜导体1、2、3直径为10mm,且呈对称分布,铜导体1、2、3轴心位置距离铜皮轴心为d。

相对介电常数为1,垂直于只纸面方向的厚度为1m,

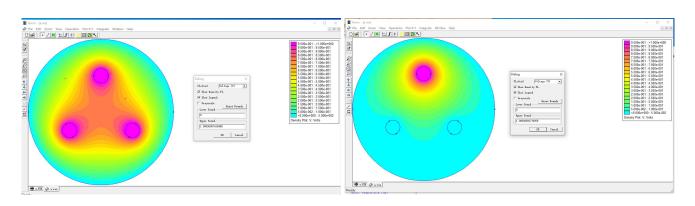
#### 请使用有限元软件FEMM仿真计算:

- a) 距离d为25mm时,单位长度部分电容,并绘制电位的分布云图。
- b) 距离d的值从10mm变化至40mm时,单位长度部分电容的变化规律。



其中部分电容 $C_{10}=C_{20}=C_{30}=rac{1}{3}C_1$ , $C_{12}=C_{23}=C_{13}=rac{1}{2}(C_2-C_{10})$ 

### 1. 第一问结果

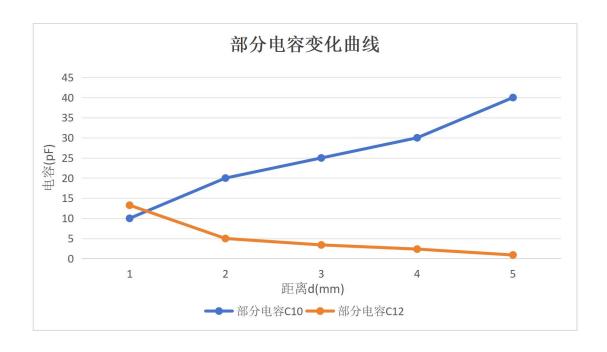


$$C_1 = 6.59371 \times 10^{-11} \text{F}, \ C_2 = 2.87654 \times 10^{-11} \text{F}$$

则部分电容 $C_{10}=2.19790\times 10^{-11}\mathrm{F},\ C_{12}=3.3932\times 10^{-12}\mathrm{F}$ 

## 2. 第二问数据

距离	10	20	25	30	40
d(mm)	10	20	20	30	40
部分电容	19 9967	10 0005	01 0700	96 1609	44 022
C <sub>10</sub> (pF)	13. 2867	18. 8235	21. 9790	26. 1693	44. 033
部分电容	10 05505	4 00005	0 00000	0.05050	0.00445
C <sub>12</sub> (pF)	13. 25595	4. 99035	3. 39320	2. 35850	0.89445



导体和铜皮之间的部分电容 $C_{10}$ 随d增大而增大,导体之间的部分电容 $C_{12}$ 随d增大而减小。